УДК 538.975 (043.5) УККП № держреєстрації № 0117U003929 Інв. №

> Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2; тел. (0542) 39-23-72, факс (0542) 33-40-58

> > ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової роботи

д-р. фіз.-мат. наук, професор

\_\_\_\_\_А.М. Чорноус

### **3**BIT

#### ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

Синтез та оптимізація властивостей напівпровідникових плівок Cu<sub>2</sub>ZnSn(Ge)SSe4, отриманих безвакуумними методами, для сонячних перетворювачів третього покоління

# ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ТА ЛЕГУВАННЯ ПЛІВОК КЕСТЕРИТІВ БЕЗВАКУУМИМ МЕТОДОМ СПРЕЙ-ПІРОЛІЗА. (проміжний)

Начальник НДЧ канд. фіз.–мат. наук, с.н.с.

Керівник НДР

канд. фіз.-мат. наук

F

Д.І. Курбатов

М.М. Іващенко

2017

Рукопис закінчено 20 грудня 2017 р. Результати роботи розглянуті науковою радою СумДУ, протокол від 29 листопада 2017 р. № 2

### СПИСОК АВТОРІВ

Керівник НДР:		М.М. Іващенко
		(вступ, висновки,
канд. ф13мат. наук,	(2017.12.20)	розділи 1, 3)
канд. фізмат. наук,		Д.І. Курбатов
старш. наук. співроб.		(висновки,
	(2017.12.20)	розділи 1, 2, 3)
наук. співроб.		О.В. Д'яченко
		(розділи 1, 2,
	(2017.12.20)	оформлення)
аспірант, наук. співроб.		А.В. Шамардін
		(розділи 2, 3)
	(2017.12.20)	
мол. наук. співроб.		Я.В. Знаменщиков
		(розділи 1, 2)
	(2017.12.20)	
аспірант		О.І. Гузенко,
		(розділ 2)
	(2017.12.20)	

#### РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 20 с., 4 рис., 29 джерел.

КЕСТЕРИТ, МЕХАНІЗМИ РОСТУ, МОРФОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ, ПЛІВКИ, СОНЯЧНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ, СПОЛУКА Cu<sub>2</sub>ZnSn(Ge)(S,Se)<sub>4</sub>, СПОЛУКА Cu<sub>2</sub>ZnSn(Ge)S<sub>4</sub>, СПОЛУКА Cu<sub>2</sub>ZnSn(Ge)Se<sub>4</sub>, СПОЛУКА Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub>, СПОЛУКИ I<sub>2</sub>-II-IV-VI<sub>4</sub>, СПРЕЙ-ПІРОЛІЗ.

Об'єкт дослідження - вплив фізико-технологічних умов отримання на фазовий склад, структурні, оптичні та електрофізичні властивості плівок кестеритів типу I<sub>2</sub>-II-IV-VI<sub>4</sub>, зокрема Cu<sub>2</sub>ZnSn(Ge)(S,Se)<sub>4</sub>.

Мета роботи - створення модельних зразків сонячних перетворювачів на основі плівок сполук групи I<sub>2</sub>-II-IV-VI<sub>4</sub>, зокрема Cu<sub>2</sub>ZnSn(Ge)(S,Se)<sub>4</sub> з різними буферними та віконними шарами недорогим безвакуумним методом спрейпіролізу. Модифікувати розроблену раніше установку для спрей-піролізу, зокрема для уникнення окислення конденсатів, створити систему осадження плівок у безкисневій атмосфері, у т.ч. шляхом витіснення повітря з робочої камери надлишковим тиском інертних газів. Визначити умови синтезу напівпровідникових плівок кестеритів методом спрей-піролізу в атмосфері інертних газів та розробити оптимальну технологію їх легування атомами германію, у т.ч. шляхом вибору відповідних прекурсорів.

Мета 1-ого етапу виконання проекту - вдосконалення технології отримання та легування плівок кестеритів методом спрей-піролізу.

### **3MICT**

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
1 ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК КЕСТЕРИТІВ ТА МЕТОДИ ЇХ ОТРИМАННЯ 7
1.1 Фізичні властивості та застосування плівок кестеритів 7
1.2 Метод спрей-піролізу
2 МОДЕРНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ТА ЛЕГУВАННЯ ПЛІВОК
КЕСТЕРИТІВ
2.1 Автоматизована установка для нанесення плівок безвакуумним
методом спрей-піролізу 10
2.2 Прекурсори для отримання плівок сполуки CZTGeSSe 12
3 РЕЗУЛЬТАТИ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 14
3.1 Методика експерименту14
3.2 Дослідження морфології поверхні 14
ВИСНОВКИ16
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ17

### ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

 $CZTS-Cu_2ZnSnS_4\\$ 

 $CZTSe - Cu_2ZnSnSe_4$ 

 $CZTSSe-Cu_2ZnSn(S_xSe_{1\text{-}x})_4$ 

СЕ – сонячний елемент

ККД – коефіцієнт корисної дії

#### ВСТУП

В останнє десятиліття тонкі плівки на основі напівпровідникових чотирикомпонентних сполук I<sub>2</sub>-II-IV-VI<sub>4</sub> привертають значну увагу дослідників внаслідок їх перспективності застосування як поглинаючих шарів сонячних елементів (CE) [1,2]. Вони є альтернативою для вже добре відомих матеріалів, таких як CuIn<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>(S,Se)<sub>2</sub> та CdTe. I, хоча останні вже досягли ефективності перетворення сонячної енергії у 22,3% та 22,1% [3,4], відповідно, все ж вони страждають від токсичності Cd та високої вартості і малої кількості в земній корі In, Ga i Te.

Ha Актуальність теми. даний час чіткого розуміння впливів технологічних умов отримання та післяростової обробки плівок кестеритів типу  $I_2$ -II-IV-VI<sub>4</sub>, зокрема  $Cu_2ZnSn(Ge)(S,Se)_4$  на їх структурні, оптичні та електрофізичні властивості не існує. Це суттєво уповільнює розробку ефективних фоточутливих приладів мікроелектроніки, виготовлених 3 використанням даних сполук, та пояснює порівняно низьку ефективність СЕ на їх основі. Оптимізація технології отримання та післяростової обробки тонких шарів цих сполук надасть можливість зменшити кількість структурних дефектів, які можуть виступати у якості центрів рекомбінації фотогенерованих вільних носіїв заряду та покращить електричні характеристики шарів. Провідні наукові групи світу продовжують активний пошук оптимальної конструкції сонячних перетворювачів та матеріалів, придатних для створення поглинаючих шарів СЕ та фотодетекторів. У відповідності із вищенаведеним, у нашій роботі буде проведене комплексне дослідження нових плівкових матеріалів для геліоенергетики, зокрема кестеритних сполук, що містять германій.

## 1 ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК КЕСТЕРИТІВ ТА МЕТОДИ ЇХ ОТРИМАННЯ

#### 1.1 Фізичні властивості та застосування плівок кестеритів

Кестеритні сполуки CZTS, CZTSe та CZTSSe є привабливими для використання у геліоенергетиці завдяки оптимальній прямій ширині забороненої зони ( $E_g = 1,0-1,5$  eB)[5], р-типу провідності, високому коефіцієнту поглинання ( $\alpha > 10^4$  см<sup>-1</sup>) та великої кількості нетоксичних елементів у земній корі. Завдяки цим характеристикам CZTS, CZTSe та CZTSSe мають значну перевагу над CIGS та CdTe з огляду на виробництво великих обсягів CE і зменшення вартості модулів на їх основі.

Згідно з теоретичними розрахунками ККД СЕ на їх основі можуть досягати 28-32% [6]. На даний момент максимальна ефективність плівкових фотоперетворювачів на основі цих сполук не перевищує  $\eta = 12,6$  % (CZTSSe) [7], при цьому максимальна ефективність для СЕ на основі CZTS складає  $\eta = 9,4\%$  [8], а для CZTSe  $\eta = 11,6\%$  [9].

Як відомо з робіт [10–12], основними проблемами таких чотирикомпонентних сполук є утворення вторинних фаз ( $Cu_xS_y$ ,  $Zn_xS_y$ ,  $Sn_xS_y$  та ін.), неоптимальна стехіометрія [13] та дефекти кристалічної гратки, які виникають при отриманні сполуки різними методами [14–16]. Це призводить до малого часу життя неосновних носіїв заряду та швидкої рекомбінації згенерованих світлом носіїв заряду і, як наслідок, низької напруги холостого ходу в СЕ на їх основі [11], що в свою чергу сильно знижує ефективність перетворення сонячної енергії.

Одним із перспективних методів підвищення напруги холостого ходу  $(U_{oc})$  фотоперетворювачів на основі CZTS(Se), є катіонне заміщення Sn атомами Cd [17], однак, як було зазначено вище, цей елемент є токсичним, що робить його використання недоцільним. Нещодавно в роботах [18,19] був запропонований новий підхід для збільшення ефективності фотоперетворення кестеритних CE, особливо їх напруги U<sub>oc</sub>, а саме – використання атомів Ge,

якими легують поглиначий шар. Методика заміщення Sn на Ge у плівках CZTS(Se) передбачає часткову контрольовану заміну катіонів кристалічної гратки матеріалу. Згідно існуючої гіпотези [18], зв'язок Ge i S(Se) є міцнішим, ніж Sn з S(Se), що може приводити до деякого збільшення ширини забороненої зони матеріалу і, відповідно, напруги холостого ходу СЕ. Ці припущення вже мають підтвердження у теоретичних [20] та експериментальних роботах [21,22] де значення ширини забороненої зони збільшувалось при легуванні Ge, однак вплив катіонів Ge, як і післяростової обробки плівок [23] (термічних та ефективності лазерних відпалів) підвищення фотоелектричних на перетворювачів на даний момент достеменно не вивчені, що потребує проведення низки додаткових досліджень.

#### 1.2 Метод спрей-піролізу

Для отримання плівок кестеритів приладового призначення сьогодні використовують різні методики, які включають в себе фізичні вакуумні [24,25] та хімічні безвакуумні [26,27] технології. Серед хімічних методів вирощування тонких плівок метод спрей-піролізу привертає до себе особливу увагу в зв'язку з простотою реалізації, високою керованістю параметрів нанесення шарів і відсутністю складного та дорогого технологічного обладнання [28]. В даний час максимальна ефективність СЕ на основі плівок CZTS, отриманих методом спрей-піролізу становить 8,1% [29].

Як правило, при застосуванні цього методу, розчин прекурсору, що наноситься на підкладку, безперервно розпилюється за допомогою форсунки та повітря, що подається до неї під тиском. Це дозволяє наносити рівномірні за товщиною покриття на нагріту до відповідної температури підкладку. Теплова енергія гарячої підкладки забезпечує термічне розкладання прекурсору, що розпилюється, з подальшим формуванням на ній плівки. Стандартний пристрій для нанесення плівок включає систему доставки рідини, в якій вона міститься в резервуарі під тиском повітря. Стиснене повітря змушує рідину надходити через трубку до форсунки, що розпилює її на нагріту підкладку. Нагрівання підкладки відбувається за допомогою системи нагріву, яка забезпечує також контроль її температури. Блок-схема даного методу осадження представлена на рис.1.



Рисунок 1 – Блок-схема осадження методом спрей-піролізу

Однак при такій методиці процес нанесення плівок на підкладку проводиться в камері розпилення, яка містить активний кисень при достатньо високих температурах. В результаті відбувається окислення прекурсору та плівок під осадження на підкладку. Це призводить самих час ДО неконтрольованого відхилення їх складу від стехіометричного та неможливості керування їх хімічним складом. Контроль газової атмосфери особливо важливий для зменшення вмісту вторинних фаз в кестеритах, включаючи оксиди металів ( $Cu_xO_v$ ,  $Zn_xO_v$  і т.д.).

## 2 МОДЕРНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ТА ЛЕГУВАННЯ ПЛІВОК КЕСТЕРИТІВ

2.1 Автоматизована установка для нанесення плівок безвакуумним методом спрей-піролізу

За результатами 1-го етапу проекту було модернізовано систему для нанесення плівок методом імпульсного спрей-піролізу, а також завершені роботи з розробки та виготовлення спеціальної металевої камери для витіснення атмосферного кисню шляхом створення в камері надлишкового тиску інертного газу азоту, при цьому розпилення розчину відбувається за допомогою інертного газу аргону.

Як відомо з попереднього аналізу літературних даних при осадженні в атмосфері повітря спостерігається відчутне «забруднення» плівок кестеритів атомами кисню, що призводить до утворення оксидних фаз в шарах матеріалу. Це може чинити негативний вплив на основні функціональні властивості фотоперетворювачів на їх основі, що в свою чергу знижує ефективність фотоперетворення. Вирішити цю проблему можна шляхом осадження плівок у «безкисневій атмосфері», чого можна досягти через витіснення повітря з робочої камери надлишковим тиском інертних газів. Це, разом з оптимізацією інших технологічних параметрів отримання та розпилення початкового прекурсору на нагріту до встановленої температури поверхню підкладки, дозволить отримувати однофазні, рівномірні та однорідні за площею плівки з низьким вмістом вторинних фаз, змінною стехіометрією та необхідними оптичними властивостями.

Поставлена задача була вирішена шляхом створення спеціальної герметичної камери (рис. 2) для нанесення плівок у безвакуумній атмосфері інертного газу азоту. До цієї камери приєднані газовий балон, блок керування та датчик газу з клапаном, що встановлений у вентиляційний отвір. В середині камери встановлена система нагріву підкладки, що виконана у вигляді гріючої поверхні з керамічною пластиною, до якої під'єднана термопара, та система розпилення з форсункою, що з'єднана з балоном через газовий редуктор.



Рисунок 2 – Модернізована установка для нанесення плівок методом спрей-піролізу з металевою камерою для створення надлишкового тиску інертного газу аргону

Після модернізації процес нанесення шарів відбувається наступним чином. Очищена підкладка фіксується на керамічній пластині нагрівача. Прекурсор вводять в резервуар, а камера для розпилення герметично повітря об'єму зачиняється. Вихід i3 камери розпилення забезпечує форвакуумний насос з під'єднаним датчиком тиску газу та клапаном. Перед напуском азоту насос попередньо створює у робочому об'ємі тиск 1×10-1 Па. Далі насос відключається і відкривається клапан напуску азоту після чого в камері створюється невеликий надлишковий тиск інертного газу азоту. Тиск газу регулюється контролером тиску та подається через трубку. Після цього, при досягненні заданої температури осадження, мікроконтролерний блок керування подає напругу на компресор, що подає газ-носій аргон до форсунки і починається розпилення прекурсору. Контролер тиску, який підключено до форсунки, забезпечує рівномірну подачу газу-носія з заданим тиском. На підкладку розпилюють прекурсор з резервуара через сопло форсунки. Дисперговані частинки через вплив температури, підлягають піролітичному розкладанню та покривають всю площу підкладки, утворюючи плівку на верхній поверхні підкладки. Для підвищення точності осадження шарів при заданій температурі процес розпилення відбувається в імпульсному режимі, циклічно. Цикл включає в себе час розпилення та час паузи, що дозволяє більш точно підтримувати температуру підкладки на заданому рівні. Кількістю циклів регулюється товщина отримуваної плівки. Всі електричні з'єднання з мікроконтрольним блоком керування відбуваються через спеціальні втулки. Спостерігати весь процес осадження шару напівпровідника можна за допомогою спеціального вікна у передній частині металевої камери.

Така конструкція пристрою з герметизованою камерою забезпечує нанесення плівок в контрольованому газовому середовищі. Подача компресором газу-носія для перенесення диспергованих частинок прекурсору, дозволяє зменшити розмір частинок прекурсору під час розпилення і тим самим підвищити якість плівок та регулювати їх товщину. Використання для нагріву поверхні з керамічною пластиною дозволяє зменшити перепади температури, оскільки кераміка має високе значення теплоємності, тим самим підвищує якість отриманих плівок кестеритів.

#### 2.2 Прекурсори для отримання плівок сполуки CZTGeSSe

В рамках другої частини 1-ого етапу проекту були вибрані прекурсори для отримання плівок сполуки Cu<sub>2</sub>ZnSn(Ge)(S,Se)<sub>4</sub> з контрольованим складом.Для створення розчинів ми будемо використовувати дегідрат міді хлорид, дихлорид цинку, дегідрат олова хлорид та тіомочевину виробництва Sigma Aldrich, Merck та Acros Organics. Ці прекурсори мають помірну ціну відносно ацетатів та високий ступінь чистоти (99%>), що підтверджується лабораторними дослідженнями від виробника і наявністю відповідного сертифіката якості. Такий підхід дозволить зменшити ризики створення домішкових фаз ще на стадії синтезу розчину для розпилення. Далі ці прекурсори будуть змішуватись у деіонізованій воді з водневим показником pH = 3 разом з метанолом у різних пропорціях. Вибрані прекурсори представлені на рис.3.



Рисунок 3 – Прекурсори для дослідів

Для легування Ge у тонкі плівки CZTS ми будемо використовувати два методи:

- додавання β-GeO<sub>2</sub> в якості хімічного реагенту для розчину;

- осадження шарів Ge на поверхню тонкої плівки CZTS (у вакуумі).

Для додавання Se у плівки буде використана термічна обробка після осадження у парах селену.

# 3 РЕЗУЛЬТАТИ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

#### 3.1 Методика експерименту

Плівки CZTS були отримані методом пульсуючого спрей-піролізу з використанням прекурсору, що містив дигідрат хлориду міді (0,02 М), дихлорид цинку (0,01 М), дигідрат хлориду олова (0,015 М) та тіосечовину (0,08 М). Ці розчини змішували в деіонізованій воді з водневим показником pH = 3. В якості підкладки було використано скло розмірами 15х25 мм<sup>2</sup> і товщиною 2 мм, попередньо очищене в ультразвуковій ванні з використанням ізопропілового спирту протягом 10 хв. Розпилення отриманого прекурсору проводилось на підігріту до оптимальної згідно з літературними даними температури Ts =  $623\pm10$  К підкладку, яка знаходилась на відстані 20 см від сопла розпилювача. Для формування плівок без перенасичення прекурсору біля нагрітої поверхні підкладки був використаний імпульсний режим розпилення прекурсору. Швидкість нанесення плівок складала 5 мл/хв. Час розпилення

Морфологія поверхні зразків досліджувалась за допомогою растрового електронного мікроскопа FEI Nova NanoSEM 650 Schottky. Були використані наступні режими роботи приладу: прискорююча напруга 15 кВ, роздільна здатність детектора 125,4 еВ, робоча відстань 7 мм і розмір точки 5,5 мм<sup>2</sup>.

#### 3.2 Дослідження морфології поверхні

На рис. 4 представлені електронно-мікроскопічні знімки поверхні та сколу плівок CZTS, отриманих методом спрей-піролізу на автоматизованій установці після модернізації. Як видно з рисунку 4 (а), плівка має гладку однорідну поверхню без видимих великомасштабних дефектів і точкових включень. Це підтверджується і знімком поверхні знятим при більшому збільшені (вставка на рис. 4 (а)).



Рисунок 4 – Мікрознімки поверхні (a) і поперечного перерізу (б) плівки CZTS

З зображення поперечного перерізу зразка, представленого на рис. 4 (б), можна побачити, що на підкладці утворилась суцільна плівка з хорошою адгезією до підкладки, яка характеризується відсутністю тріщин та дірок, з однорідною структурою за об'ємом. Товщина плівки складає близько d = 1,1 мкм.

#### ВИСНОВКИ

1. В результаті досліджень вперше були розроблені та впроваджені нові підходи до отримання плівок кестеритів методом спрей-піролізу. Розроблене відповідне обладнання для нанесення плівок кестеритів методом спрей-піролізу та проведена його реконструкція з метою забезпечення нанесення плівок у безкисневій атмосфері.

2. Обрані необхідні прекурсори для отримання плівок сполуки Cu2ZnSn(Ge)(S,Se)4 з контрольованим складом, зокрема солі хлоридів металів Cu, Zn та Sn. Також проаналізовані методики легування плівок германієм (для отримання сполуки CZTGeSSe).

3. Отримані перші зразки CZTS безвакууумним методом та проведено аналіз морфології їх поверхні, який показав, що плівки мають достатню адгезією до підкладки, характеризується відсутністю тріщин та пор, з однорідною структурою за об'ємом. Товщина плівок складає близько d = 1,1 мкм.

#### ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

- Guo Q. Fabrication of 7.2% efficient CZTSSe solar cells using CZTS nanocrystals / Q. Guo, G.M. Ford, W.-C. Yang, B.C. Walker, E.A. Stach, H.W. Hillhouse, R. Agrawal //Journal of the American Chemical Society. – 2010. – T. 132. – №. 49. – C. 17384-17386.
- Todorov T. K. Beyond 11% efficiency: characteristics of state- of- the- art Cu2ZnSn (S, Se) 4 solar cells / T.K. Todorov, J. Tang, S. Bag, O. Gunawan, T. Gokmen, Y. Zhu, D.B. Mitzi //Advanced Energy Materials. – 2013. – T. 3. – № 1. – C. 34-38.
- Yang J. H. Review on first-principles study of defect properties of CdTe as a solar cell absorber / J. Yang, W. Yin, J. Park, J. Ma, S. Wei //Semiconductor Science and Technology. 2016. T. 31. № 8. C. 083002.
- Rui K. New world record Cu (In, Ga)(Se, S) 2 thin film solar cell efficiency beyond 22% / K. Rui, Y. Takeshi, A. Shunsuke, H. Atsushi, F.T. Kong, K. Takuya, S. Hiroki //Photovoltaic Specialists Conference (PVSC), 2016 IEEE 43rd. – IEEE, 2016. – C. 1287-1291.
- 5. Kodan N. A DFT study of the electronic and optical properties of a photovoltaic absorber material Cu 2 ZnGeS 4 using GGA and mBJ exchange correlation potentials / N. Kodan, S. Auluck, B.R. Mehta //Journal of Alloys and Compounds. 2016. T. 675. C. 236-243.
- 6. Shockley W. Detailed balance limit of efficiency of p- n junction solar cells / W. Shockley, H.J. Queisser //Journal of applied physics. 1961. T. 32. №. 3. C. 510-519.
- 7. Wang W. Device characteristics of CZTSSe thin- film solar cells with 12.6% efficiency / W. Wang, M.T. Winkler, O. Gunawan, T. Gokmen, T.K. Todorov, Y. Zhu, D.B. Mitzi //Advanced Energy Materials. 2014. T. 4. №. 7.
- Tajima S. Cu2ZnSnS4 photovoltaic cell with improved efficiency fabricated by high- temperature annealing after CdS buffer- layer deposition / S. Tajima, M. Umehara, M. Hasegawa, T. Mise, T. Itoh //Progress in Photovoltaics: Research

and Applications. – 2017. – T. 25. – №. 1. – C. 14-22.

- Lee Y. S. Cu2ZnSnSe4 thin- film solar cells by thermal co- evaporation with 11.6% efficiency and improved minority carrier diffusion length / Y.S. Lee, T. Gershon, O. Gunawan, T.K. Todorov, T. Gokmen, Y. Virgus, S. Guha //Advanced Energy Materials. – 2015. – T. 5. – №. 7.
- Wei Z. Raman mapping analysis for removal of surface secondary phases of CZTS films using chemical etching / Z. Wei, M.J. Newman, W.C. Tsoi, T.M. Watson //Applied Physics Letters. – 2016. – T. 109. – №. 12. – C. 123902.
- Yan C. Boost Voc of pure sulfide kesterite solar cell via a double CZTS layer stacks / C. Yan, K. Sun, F. Liu, J. Huang, F. Zhou, X. Hao //Solar Energy Materials and Solar Cells. – 2017. – T. 160. – C. 7-11.
- Altamura G. Impact of minor phases on the performances of CZTSSe thin-film solar cells / G. Altamura, J. Vidal //Chemistry of Materials. 2016. T. 28. No. 11. C. 3540-3563.
- Chen S. Classification of lattice defects in the kesterite Cu2ZnSnS4 and Cu2ZnSnSe4 earth- abundant solar cell absorbers / S. Chen, A. Walsh, X.G. Gong, S.H. Wei //Advanced Materials. – 2013. – T. 25. – №. 11. – C. 1522-1539.
- Kattan N. Crystal structure and defects visualization of Cu 2 ZnSnS 4 nanoparticles employing transmission electron microscopy and electron diffraction / N. Kattan, B. Hou, D.J. Fermín, D. Cherns //Applied Materials Today. – 2015. – T. 1. – №. 1. – C. 52-59.
- 15. Kim Y. Defect characterization in co-evaporated Cu 2 ZnSnSe 4 thin film solar cell / Y. Kim, I.H. Choi //Current Applied Physics. 2016. T. 16. №. 9. C. 944-948.
- Bosson C. J. Crystal structure and cation disorder in bulk Cu 2 ZnSnS 4 using neutron diffraction and X-ray anomalous scattering / C.J. Bosson, M.T. Birch, D.P. Halliday, K.S. Knight, C.C. Tang, A.K. Kleppe, P.D. Hatton //Photovoltaic Specialists Conference (PVSC), 2016 IEEE 43rd. – IEEE, 2016. – C. 0405-0410.

- 17. Fu J. Improving the performance of solution-processed Cu2ZnSn (S, Se) 4 photovoltaic materials by Cd2+ substitution / J. Fu, Q. Tian, Z. Zhou, D. Kou, Y. Meng, W. Zhou, S. Wu //Chemistry of Materials. 2016. T. 28. №. 16. C. 5821-5828.
- 18. Ford G.M. Earth abundant element Cu2Zn(Sn1-xGex)S4 nanocrystals for tunable band gap solar cells: 6.8% Efficient device fabrication / G.M. Ford, Q. Guo, R. Agrawal, H.W. Hillhouse //Chemistry of Materials. 2011. T. 23. №. 10. C. 2626-2629.
- Caballero R. Band-gap engineering of Cu 2 ZnSn 1- xGexS 4 single crystals and influence of the surface properties / R. Caballero, I. Victorov, R. Serna, J.M. Cano-Torres, C. Maffiotte, E. Garcia-Llamas, J.M. Merino, M. Valakh, I. Bodnar, M. León //Acta Materialia. – 2014. – T. 79. – C. 181-187.
- 20. Shu Q. Cu 2 Zn (Sn, Ge) Se 4 and Cu 2 Zn (Sn, Si) Se 4 alloys as photovoltaic materials: Structural and electronic properties / Q. Shu, J.-H. Yang, S. Chen, B. Huang, H. Xiang, X.-G. Gong, S.-H. Wei //Physical Review B. 2013. T. 87. №. 11. C. 115208.
- Kim S. Ge-incorporated Cu2ZnSnSe4 thin-film solar cells with efficiency greater than 10% / S. Kim, K.M. Kim, H. Tampo, H. Shibata, K. Matsubara, S. Niki // Sol. Energy Mater. Sol. Cells. 2016. T. 144. C. 488–492.
- 22. Khadka D.B. Band gap engineering of alloyed Cu2ZnGexSn1-xQ4 (Q = S,Se) films for solar cell / D.B. Khadka, J. Kim, // J. Phys. Chem. C. 2015. T. 119. C.1706–1713.
- 23. Umehara M. Wide bandgap Cu 2 ZnSn 1- x Ge x S 4 fabricated on transparent conductive oxide-coated substrates for top-cells of multi-junction solar cells / M. Umehara, S. Tajima, Y. Takeda, T. Motohiro //Journal of Alloys and Compounds. 2016. T. 689. C. 713-717.
- Sanchez T. G. Obtaining phase-pure CZTS thin films by annealing vacuum evaporated CuS/SnS/ZnS stack / T.G. Sanchez, X. Mathew, N.R. Mathews //Journal of Crystal Growth. 2016. T. 445. C. 15-23.
- 25. Pogrebnjak A.D. Effect of Cu negative ion implantation on physical properties

of Zn1-xMnxTe films / A.D. Pogrebnjak, A.P. Shypylenko, H. Amekura, Y. Takeda, A.S. Opanasyuk, D.I. Kurbatov, I.A. Kolotova, O. V. Klymov, C. Kozak // Acta Phys. Pol. A. – 2013 – T. 123. – C.939–942.

- 26. Orletskyi I. G. Structural, optical and electrical properties of Cu 2 ZnSnS 4 films prepared from a non-toxic DMSO-based sol-gel and synthesized in low vacuum / I.G. Orletskyi, M.M. Solovan, V. V. Brus, F. Pinna, G. Cicero, P.D. Maryanchuk, E. V. Maistruk, M.I. Ilashchuk, T.I. Boichuk, E. Tresso //Journal of Physics and Chemistry of Solids. 2017. T. 100. C. 154-160.
- 27. Berestok T. O. Structural properties of ZnO thin films obtained by chemical bath deposition technique / T.O. Berestok, D.I. Kurbatov, N.M. Opanasyuk, A.D. Pogrebnjak, O.P. Manzhos, S.M. Danilchenko //Journal of Nano-and Electronic Physics. 2013. T. 5. №. 1. C. 1009-1.
- 28. Courel M. Optimization of physical properties of spray-deposited Cu 2 ZnSnS
  4 thin films for solar cell applications / M. Courel, J.A. Andrade-arvizu, A. Guillén-cervantes, M.M. Nicolás-marín //Materials & Design. 2017. T. 114. C. 515-520.
- 29. Nguyen T. H. Impact of Precursor Compositions on the Structural and Photovoltaic Properties of Spray- Deposited Cu2ZnSnS4 Thin Films / T.H. Nguyen, S. Fujikawa, T. Harada, J. Chantana //ChemSusChem. 2016. T. 9. №. 17. C. 2414-2420.